Japanese Patent Publication (Laid-Open) No. 3-3297

Date of Publication: January 9, 1991
Date of Application: May 31, 1989

Title of the Invention: Multilayer Printed Wiring Board and

Method of Producing the Same

Applicant: Ibiden Co., Ltd.

Abstract

A multilayer printed wiring board comprises an inner layer circuit having at least two conductor layers each isolated by a heat-resistant resin layer and electrically connected to one another through viaholes. A surface portion of the conductor layer precedently provided as the inner layer circuit is formed to be a roughened surface by a roughing treatment except at least a contact portion where it is electrically connected through viahole to the conductor layer subsequently formed as the inner layer circuit.

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-3297

®Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成3年(1991)1月9日

H 05 K 3/46

7039-5E G

塞杏語求 未請求 請求項の数 4 (全12頁)

多層プリント配線板およびその製造方法 64発明の名称

> ②特 題 平1-135788

22出 題 平1(1989)5月31日

岐阜県大垣市河間町3丁目200番地 イビデン株式会社河 浅 井 元 雄 @発 明 者

間工場内

岐阜県大垣市河間町3丁目200番地 イビデン株式会社河 和 @発 明 者 ·坂 芳

間工場内

辮 人 岐阜県大垣市河間町3丁目200番地 イビデン株式会社河 個発 明 U 者

間工場内

イビデン株式会社 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地 创出 題人

四代 理 人 弁理士 小川 順三 外1名

> 明 和 喜

1. 発明の名称 多層プリント配線板およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

- 1. 耐熱性樹脂層により絶縁された2層以上の導 体層からなる内層回路を、主としてバイアホー ルを介して電気的に接続する形式の多層プリン ト配線板において、前記内層回路の先行して形 成した導体層のうち、後行の導体層とバイアホ ールを通じて電気的に接続する部分の少なくと も一部を除いて、粗化処理による粗化面となっ ていることを特徴とする多層プリント配線板。
- 2. 耐熱性樹脂層により絶縁された2層以上の導 体層からなる内層回路を、主としてバイアホー ルを介して電気的に接続する形式の多層プリン ト配線板を製造する方法において、

バイアホールを通じて後から形成される後行 選体層と既に形成してある先行導体層とを電気 的に接続する際、前記先行導体層のバイアホー ルを通じて電気的に接続する部分の少なくとも

- 一部を除いて、粗化処理によって粗化面を形成 し、次いで絶縁層の形成ならびにバイアホール の開口を経てから前記後行導体層を形成するこ とを特徴とする多層プリント配線板の製造方法。
- 3. 請求項2に記載の方法において、前記先行導 体層に粗化面を形成するに当り、バイアホール を通じて後行導体層と電気的に接続する該先行 選体層の少なくとも一部に、マスクを施し、次 いで前記先行導体層の表面を粗化処理し、その 後前記マスクを除去することを特徴とする多層 プリント配線板の製造方法。
- 4. 請求項2もしくは3に記載の方法おいて、先 行遠体層の上に形成する粗化表面を、該導体層 の表面を酸化させた後還元する処理によって形 成することを特徴とする多層プリント配線板の 製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、多層プリント配線板およびその製造 方法に関し、特に内層回路の導体層がバイアホー

ル(Interstitial Via Hole) を介して接続される ものについて、その接続信頼性に優れた多層プリ ント配線板を製造する方法についての提案である。 (従来の技術)

多層プリント配線板の専体層と絶縁層とは、強 固に接着していることが重要である。このことか ら、従来、専体層と絶縁層とを強固に接着させる ための技術が、種々提案されている。例えば、

(1) アルカリ性亜塩素酸ナトリウム水溶液や過マンガン酸により、導体層を形成している銅の表面を酸化して粗化することにより、導体層と絶縁層を強固に接着させる方法。

② アルカリ性亜塩素酸ナトリウム水溶液やアルカリ性過硫酸カリ水溶液、硫化カリー塩化アンモニア水溶液などにより、導体層を形成している銅の表面を酸化して酸化第2銅とし、その後還元を行うことにより導体層の表面を粗化し、それによって導体層と絶縁層を強固に接着させる、特公昭64-8479号公報に開示の方法。

③ 導体層の表面に、あらかじめ硬化させた熱硬

多層プリント配線板を製造しようとする場合に、 バイアホールの接続信頼性が低いという欠点があ った。

このことから、各従来技術は、バイアホールを 持たないか、あるいは非ピルドアップ法により製 造される多層プリント配線板において有効な方法 である。しかし、バイアホールを持つ多層プリン ト配線板をピルドアップ法により製造する場合に は、上述のように多くの欠点があり適用が困難で あった。

以上説明したところから判るように、バイアホールを有する多層プリント配線板をピルドアップ 法により製造する場合、導体層と絶縁層との優れ た接着強度、およびバイアホール接続信頼性を同 時に得るための方法は、これまで提案されていな かった。

しかしながら、パイアホールによってビルドアップされる多層プリント配線板は、パイアホールによる層間接続を任意の位置に形成することができるため高密度化が可能であり、上述の欠点にも

化性樹脂の微粒子を含む複合めっき層を形成することにより、導体層と絶縁層を強固に接着させる特開昭 5 9 - 1 0 6 9 1 8 号公報に開示の方法、などがある。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、前記(I)の方法は、導体層の表面 が調酸化物で覆われているため、パイアホールを 介して上層・下層の導体層を接合した場合に、パ イアホール接続信頼性が低いという欠点があった。

前記②の方法は、導体層の表面の銅酸化物は還元除去されてはいるが、導体層の表面が粗化されたままのため、バイアホールにめっきやスパッタリングにより上層の導体層を形成しようとする場合に、接合界面に空隙が残存し易く、導通抵抗が高くなるばかりでなく、熱サイクルによる断線が発生し易いという問題があった。

前記(3)の方法は、導体層裏面の複合めっき層を 介して、導体層と絶縁層を強固に接着させる方法 であるが、導体層の裏面に形成された複合めっき 層が導通抵抗となるため、バイアホールによって

かかわらずその実用化が強く望まれていた。

〔課題を解決するための手段〕

そこで、本発明者らが鋭意研究した結果、上述 の如き要請に十分に応えられる次の如き要旨構成 の多層プリント配線板とその製造方法を開発する に到った。すなわち、本発明は、

耐熱性樹脂層により絶縁された2層以上の導体層からなる内層回路を、主としてバイアホールを介して電気的に接続する形式の多層プリント配線板において、前記内層回路の先行して形成した導体層のうち、後行の導体層とバイアホールを通じて電気的に接続する部分の少なくとも一部を除いて、粗化処理による粗化面となっていることを特徴とする多層プリント配線板、および、

耐熱性樹脂層により絶縁された2層以上の導体層からなる内層回路を、主としてバイアホールを介して電気的に接続する形式の多層プリント配線板を製造する方法において、バイアホールを通じて後から形成される後行導体層と既に形成してある先行導体層とを電気的に接続する際、前記先行

事体層のパイアホールを通じて電気的に接続する 部分の少なくとも一部を除いて、粗化処理によっ て粗化面を形成し、次いで絶縁層の形成ならびに パイアホールの開口を経てから前記後行導体層を 形成することを特徴とする多層プリント配線板の 製造方法、を提案する。

なお、上述の製造に際しては、

前記先行導体層に粗化面を形成するに当り、バイアホールを通じて後行導体層と電気的に接続する該先行導体層の少なくとも一部に、マスクを施し、次いで前記先行導体層の表面を粗化処理し、その後前記マスクを除去することにより行い、そして、

先行導体層の上に形成する粗化表面を、該導体 層の表面を酸化させた後還元する処理によって形 成すること、が好ましい。

(作用)

本発明の多層プリント配線板は、耐熱性樹脂からなる絶縁層により、電気的に絶縁された少なく とも2層の導体層を有し、かつ各導体層がパイア

上述の事体層表面の粗化処理は、酸化処理、電解処理などを挙げることができるが、なかでも好適なのは事体層の表面を酸化させた後、還元処理を行う方法である。なお、前記酸化、還元処理は、無電解めっきを行う際、触媒性を付与する目的の塩酸酸性パラジウムースズ水溶液に銅酸化物が溶解する現象、すなわち、ハロー現象を防止することができ、本発明においては、好適な粗化方法である。

前記粗化処理が施されないままに光沢面として 残っている部分の面積は、前記パイアホールの面 積に規制されるものではなく、パイアホールの面 積より大きくても、また小さくてもよい。また、 専体パターンの線幅により、前記パイアホールの 大きさが規制される必要もない。

一方、バイアホールが形成されない部分は、大 部分が粗化されていることが望ましい。

本発明において絶縁層を形成する耐熱性樹脂と しては、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂、エポキ シアクリレート樹脂、ウレタンアクリレート樹脂、 ホールで電気的に接続されてなるものであって、 前記導体層のうち先に形成される先行導体層の表 面は、バイアホールを通じて、後から形成される 後行導体層と電気的に接続される部分のうちの少 なくとも一部を残して粗化処理が施されたもので ある。すなわち、先行導体層の一部に粗化されて いない面を有することが必要である。

このように、

本層の表面を光沢

で、

で、

で、

で、

では、

で

ポリエステル樹脂、ピスマレイミド・トリアジン 樹脂、フェノール樹脂、エポキシ変成ポリイミド 樹脂などから選ばれる少なくとも1種であること が望ましい。

また、無電解めっきを施す場合、無電解めっき 用のアンカーとなりうる凹部を形成できるフィラ ー入りの樹脂、すなわち、

酸化剤に対して難溶性の耐熱性樹脂中に、

の内から選ばれるいずれか少なくとも 1 種のものからなる、酸化剤に対して可溶性の耐熱性粒子を含有させたものが望ましい。前記耐熱性の難溶性

の樹脂としては感光性樹脂を、そして耐熱性樹脂 粒子としてはエポキシ樹脂を用いることが好適で ある。前記フィラー入りの樹脂は、クロム酸、ク ロム酸塩、過マンガン酸塩、オゾンなどの酸化剤 で処理することによって、酸化剤に対する溶解度 の相違から凹部を形成することができる。

次に本発明の多層プリント配線板の製造方法について説明する。

本発明では、耐熱性樹脂からなる絶縁層により、電気的に絶縁された2層以上の導体層からなる内層回路が先行的に形成したものおよび後行的に形成する各導体層が、バイアホールを通じて電気的に接続されてなる多層プリント配線板を製造するに当り、

(1) 内層回路を形成する導体層のうちの先行導体層表面について、バイアホールを通じて後行の導体層と電気的に接続する部分の少なくとも一部 (光沢面)を残して粗化処理を施し、その後絶縁層を被覆形成し、次いでバイアホールを閉口したのち後行導体層を形成すること、

ら選ばれる少なくとも 1 種の溶液を用いて行われることが望ましい。

また、酸化したのち還元処理を行って粗化する方法では、粗化する部分に前記酸化剤を塗布して酸化を行った後、前記還元剤を塗布するか、もり還元を実施して粗化を行うか、あるいは粗化しなりでするか、配線板に吹き付けて酸化した後、前記還元剤に配線板を浸漬するか、配線板に吹き付けて粗化を行う方法が好適である。

前記マスクは、溶剤現像型ドライフィルムをラミネートして、マスク形成部を硬化させた後現像するか、もしくは液状レジストを印刷もしくは塗布し乾燥、硬化させることにより形成することが望ましい。

前記耐熱性樹脂絶縁層の形成方法は、前記耐熱性樹脂の未硬化の溶液を塗布するか、もしくは前記耐熱性樹脂の半硬化状態のフィルムを貼着させた後、硬化処理を行うことにより形成することが

(2) 内層回路を形成する導体層のうちの先行導体層表面の、パイアホールを通じて後行の導体層と電気的に接続する部分の少なくとも一部に、マスクを形成し、その後前記先行導体層の表面を粗化処理を施し、ついでマスクを除去し、その後絶縁層を被覆形成してから、パイアホールを開口してから後行導体層を形成することが必要である。

前記粗化処理は、酸化処理や電解処理などが挙 げられるが、酸化処理を行った後、還元処理を行 う方法が好適である。

酸化処理したのち還元処理をする方法において、 該酸化処理は、アルカリ性亜塩素酸ナトリウム水 溶液やアルカリ性過硫酸カリウム水溶液、硫化カ リウムー塩化アンモンニウム水溶液などから選ば れる少なくとも1種の溶液を用いて行われること が好ましい。

また、前記還元処理は、ホルマリンや次亜りん酸、次亜りん酸ナトリウム、抱水ヒドラジン、塩酸ヒドラジン、水素化ほう素ナトリウム、N、N'ートリメチルボラザンなどか

望ましい。

前記塗布方法としては、ローラーコート法やディップコート法、スプレーコート法、スピナーコート法、カーテンコート法、スクリーン印刷法などの方法が適用できる。

前記パイアホールを設けるための開口は、感光性樹脂を露光現像して形成してもよく、またあらかじめパイアホールを設ける位置に開口を形成しておいた樹脂フィルムを貼着させてもよく、レーザー加工により形成してもよい。

さて、前記パイアホールを通じて先行形成の導体層と電気的に接続する後行導体層は、電解めっきや無電解めっき、蒸着、スパッタにより形成できるが、無電解めっきが特に好適である。

この無電解めっきは、無電解調めっき、無電解 金めっき、無電解銀めっき、無電解銀めっき、無 電解ニッケルめっきのうち少なくとも1種を用い ることができる。

なお、前記導体層と耐熱性樹脂絶縁層との接着性を改善するために、導体層の表面にカップリン

グ剤を塗布することもできる。

本発明に使用する基板としては、プラスチック 基板やガラスエポキシ基板、ガラスポリイミド基 板、アルミナ基板、窒化アルミニウム基板、アル ミニウム基板、鉄基板、ポリイミドフィルム基板 などを使用できる。

なお、本発明においては、プリント配線板について行われる公知の方法で導体回路を形成することができ、例えば、基板に無電解めっきを施してから回路をエッチングする方法や無電解めっきを施す際に直接回路を形成する方法などを適用してもよい。

実施例1

(3) クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(油 化シェル製、商品名:エピコート 180S) の50% アクリル化物を60重量部、ピスフェノールA型エ ポキシ樹脂(油化シェル製、商品名:エピコート 180 S) の50%アクリル化物を60重量部、ビスフ ェノールA型エポキシ樹脂(油化シェル製、商品 名:エピコート1001)を40重量部、ジアリルテレ フタレートを15重量部、2-メチル-1-〔4-(メチルチオ) フェニル) -2-モリフォリノブ ロパノン-1 (チバガイギー製、商品名:イルガ キュアー907) を4重量部、イミダゾール(四国 化成製、商品名: 2 P 4 M H Z) 4 重量部、前記 (2)で作成した擬似粒子50重量部を混合した後、プ チルセルソルプを添加しながら、ホモディスパー 撹拌機で粘度を 250 cp に調整し、次いで3本口 ーラーで混練して感光性樹脂組成物の溶液を作成

(4) 前記(1)で作成され、線幅 100 μ m の導体パターン 1 を有する配線板上に感光性ドライフィルム (デュポン、リストン1015) をラミネートし、

エッチング液を用いて非導体部の銅を除去した後、 塩化メチレンでドライフィルムを剝離した。これ により、基板 2 上に複数の導体パターンからなる 第一層導体回路 1 を有する配線板を形成した。 (第1図a)

(2) エボキシ樹脂粒子(東レ製、トレパールE P-B、平均粒径 3.9μm) 200 gを、5ℓのア セトン中に分散させたエボキシ樹脂粒子 悪濁液中 へ、ヘンシェルミキサー(三井三池化工機製、F M10 B型)内で撹拌しながら、1ℓに対してエボ キシ樹脂(三井石油化学製、商品名、TA-1800) を30gの割合で溶解させたアセトンルEP-B を30gの割合で溶解させたアセトルEP-B を30gの割合で溶解させた 2 を 地位であり、上記エボキシ樹脂、上配質を エボキシ樹脂粉末を付着せしめた後、下 エボキシ樹脂粉末を付着せしめた後でで エボキシ樹脂粉末を付着せしめた後でで 上記では、平均粒径を中心として を作成した。この擬似粒が、平均粒径を中心として であり、約75重量%が、平均粒径を中心として て±2μmの範囲に存在していた。

バイアホール形成位置に直径50μmの透光性の円が形成されている黒色のフォトマスクフィルムを密着させ、バイアホール形成部を露光する。ついで、クロロセンを用いて室温で現像を行い、粗化に対するレジスト3を形成した。(第1図b)

(5) 60gの亜塩素酸ナトリウム、18gの水酸化ナトリウム、5gのりん酸ナトリウム、5gの炭酸ナトリウムを水に溶解させ1gとして、アルカリ性亜塩素酸ナトリウム溶液を調製した。

(6) 30重量 % ホルマリン 水溶液 30 m & 、38 g の K O H を 水 1 & に溶解させて、アルカリ性還元剤 水溶液 を調製した。

(7) 前記工程(4)で作成した配線板を、前記工程(5)で得られたアルカリ性亜塩素酸ナトリウム溶液に2~3分間浸漬する。ついで、前記工程(6)で調製したアルカリ性還元剤水溶液に70℃で15分間浸漬し、導体パターンに粗化面4を形成した。(第1図c)。

(B) ついで、室温で、塩化メチレンに浸漬し、 粗化に対するレジスト3を溶解除去し、粗化され ていない表面5を露出させた。

(9) 前記工程(8)で作成した配線板上に、前記工程(3)で調製した感光性樹脂組成物の溶液を、ナイフューターを用いて塗布し、水平状態で20分放置した後、70℃で乾燥させて、厚さ約50μmの感光性樹脂絶縁層を形成した。

四 前記工程(9)の処理を施した配線板に、 100 μm φの黒円が印刷されたフォトマスクフィルムを密着させ、超高圧水銀灯により 500m J/cm² で露光した。これをクロロセン溶液で超音波現像処理することにより、配線板上 100 μm φのバイアホールとなる開口10を形成した。前記配線板を超高圧水銀灯により約3000m J/cm² で露光し、さらに100 でで1時間、その後 150でで10時間加熱処理することによりフォトマスクフィルムに相当する寸法精度に優れた開口10を有する耐熱性樹脂絶縁層 6 を形成した(第1図d)。

四 クロム酸 500g/ℓ水溶液からなる酸化剤 に70℃で15分間浸漬して、層間樹脂絶緑層 6 の衷 面に粗化面 7 を形成してから、中和溶液(シブレ

(1) エポキシ樹脂粒子(東レ製、トレパールE P-B、平均粒径 0.5μm)を熱風乾燥機内に装 入し、 180でで 3 時間加熱処理して疑集結合させ た。この凝集結合させたエポキシ樹脂粒子を、ア セトン中に分散させ、ポールミルにで 5 時間解砕 した後、風力分級機を用いて分級し凝集粒子を作 成した。この凝集粒子は、平均粒径が約 3.5μm であり、約68重量%が平均粒径を中心として± 2 μmの範囲に存在していた。

イ社製、PN-950) に浸漬して水洗した。

次に、樹脂絶緑層が粗化された基板 2 に、パラジウム触媒(プレイ社製、キャタボジット44)を付与して該樹脂絶緑層 6 の表面を活性化させ、第一表に示す組成の無電解調めっき液に11時間浸漬して、めっき膜の厚さ25 μ m の無電解調めっき膜8 を施した(第1 図 e)。

第1要

硫酸銅	0.06モル/2
ホルマリン	0.30モル/ 2
水酸化ナトリウム	0.35モル/ 2
EDTA	0.35モル/ 2
添加剤	少4
めっき温度	70~72℃
р Н	12.4

四 前記の(1)~四の各工程を、2回繰返した後、さらに前記(1)の工程を行うことにより、配線層が4層のピルドアップ多層配線板(第1図の(f)に示す)を作成した。

実施例 2

で粘度 250cp に調製し、ついで3本ローラーで 混練して感光性樹脂組成物の溶液を調製した。

(3) 前記実施例1の工程(1)により得られた線幅100 μmを有する導体パターン1を持つ基板2上に、感光製ドライフィルム(デュポン、リストン1015)をラミネートし、バイアホール形成位置に直径100μmの透光性の円が形成されている黒色のフォトマスクフィルムを密着させ、バイアホール形成部を露光する。ついで、クロロセンを用いて室温で現像を行い、粗化に対するレジスト3を形成した。

(4) 前記工程(3)の処理を施した配線板に、前記 実施例1の第(5)~(8)工程までの処理を施し、粗化 面4を形成し、粗化されていない表面5を露出さ せた。ついで得られた配線板上に前記工程(2)で調 製した感光性樹脂組成物の溶液をナイフコーター を用いて塗布し、水平状態で20分放置した後、70 でで乾燥させて、厚さ約50μmの感光性樹脂絶縁 層6を形成した。

(5) 前記工程(4)で得られた配線板に、実施例1

の第60工程、第60工程に記載される処理を実施して、耐熱性樹脂絶縁層6の表面を粗化面7とし、無電解銅めっき膜8を形成した。

(6) 前記工程(1)~(5)を2回繰り返し、次いで、 前記実施例1の工程(1)を実施することにより、配 線層が4層のビルドアップ多層配線板(第2図(f) に示す)を作成した。

実施例3

(1) フェノールアラルキル型エボキシ樹脂の50 %アクリル化物 100重量部、ジアリルテレフタレート15重量部、2ーメチルー1ー〔4ー(メチルチオ)フェニル)-2ーモルフォリノブパノンー1(チバガイギー製、商品名:2 P 4 M H Z) 4 重量部、粒径の大きいエボキシ樹脂粉末(東レ製、トレパールをP - B、平均粒径 0.5 μ m) 10重量 部、トレパールをP - B、平均粒径 0.5 μ m) 25 重量部からなるものにブチルカルビトールを加製、トレパールをP - B、平均粒径 0.5 μ m) 25 重量部からなるものにブチルカルビトールを加速を 250 c P に調製し、次いで 3 本ローラーで混練して感光性樹脂組成物

耐熱性樹脂絶縁層 6 の表面に粗化面 7 を形成した 後、無電解調めっき膜 8 を形成した(第 3 図 e)。

(5) 前記第(1)~(4)各工程を2回繰り返し、次いで、実施例1の第(1)工程を実施することにより、配線層が4層のビルドアップ多層配線板(第3図の(1)に示す)を作成した。

実施例 4

本実施例は、基本的には実施例1と同様であるが、配線板に形成されている導体パターンの線幅を 100 μ m とし、直径80 μ m のパイアホールが形成される部分に、直径50 μ m の粗化に対するレジストを形成することにより、配線層が 4 層のビルドアップ多層配線板を作成した。

前記ピルドアップ多層配線板のバイアホール部の模式図を第4図に示す。

実施例 5

本実施例は、基本的には実施例1と同様であるが、配線板に形成されている導体パターンの線幅を 100 μ m とし、直径80 μ m のバイアホールが形成される部分に、直径 100 μ m の粗化に対するレ

の溶液を作成した。

(2) 前記実施例 1 の第(1) 工程で得られた、線幅
100 μmの導体パターン 1 を有する配線板上(第
3 図 a)に、感光性ドライフィルム(サンノプコ、
DFR-25R)をラミネートし、バイアホール
形成位置には直径 120μmの透光性の円が形成されている黒色のフォトマスクフィルムを密着させ、
バイアホール形成部を露光した。ついて、クロロセンを用いて室温で現像を行い、粗化に対するレジスト3を形成した(第3 図 b)。

(3) 前記工程(2)の処理を施した配線板に、前記 実施例1の第(5)~(8)各工程の処理を施し、導体パーン1の表面に粗化面4を施し(第3図c) た後、レジスト3を剝離した。得られた配線板上に前記 工程(1)で調製した感光性樹脂組成物の溶液をナイフコーターを用いて塗布し、水平状態で20分放置 した後、70℃で乾燥させて、厚さ約50μmの感光 性樹脂絶縁層6を形成した。

(4) 前記工程(3)で得られた配線板に、実施例1 の第60、00名工程の処理(第3図d)を施して、

ジストを形成することにより、配線層が 4 層のビルドアップ多層配線板を作成した。

前記ピルドアップ多層配線板のパイアホール部 の模式図を第5図に示す。

実施例 6

本実施例は、基本的には実施例1と同様であるが、配線板に形成されている導体パターンの線幅を 100μmとし、直径80μmのパイアホールが形成される部分に、直径 120μmの租化に対するレジストを形成することにより、配線層が4層のピルドアップ多層配線板を作成した。

前記ピルドアップ多層配線板のバイアホール部の模式図を第 6 図に示す。

<u>実施例 7</u>

本実施例は、基本的には実施例1と同様であるが、配線板に形成されている導体パターンの線幅を50μmとし、バイアホールが形成される部分に、直径25μmの粗化に対するレジストを形成することにより、配線層が4層のピルドアップ多層配線板を作成した。

前記ピルドアップ多層配線板のバイアホール部の模式図を第7図に示す。

実施例8

本実施例は、基本的には実施例1と同様であるが、配線板に形成されている導体パターンの線幅を50μmとし、パイアホールが形成される部分に、直径50μmの粗化に対するレジストを形成することにより、配線層が4層のピルドアップ多層配線板を作成した。

前記ピルドアップ多層配線板のバイアホール部 . の模式図を第8図に示す。

<u> 実施例 9</u>

本実施例は、基本的には実施例1と同様であるが、配線板に形成されている導体パターンの線幅を50μmとし、パイアホールが形成される部分に、直径 100μmの粗化に対するレジストを形成することにより、配線層が4層のピルドアップ多層配線板を作成した。

前記ピルドアップ多層配線板のバイアホール部 の模式図を第9図に示す。

- (3) ついで、前記工程(2)の処理を施した多層プリント配線板を、前記実施例1の第(5)及び第(7)に示すのと同様の操作を行うことにより、粗化面4を形成した(第10図 c)。
- (4) 前記工程(1)で得られた接着剤溶液をロールコーターで前面に塗布した後、 100でで1時間、150 でで5時間乾燥硬化して耐熱性樹脂絶縁層6を形成した(第10図d)。
- (5) パイアホールを形成する部分に C O 2 レーザー11を照射し、耐熱樹脂絶緑層に直径50 μ m の 開口12を形成した。
- (6) ついで、クロム酸に10分間浸漬して、前記 耐熱性樹脂艳緑層の表面に粗化面7を形成し、中 和後洗浄した。
 - (7) 常法より、スルーホールを形成した。
- (8) 基板にパラジウム触媒(シプレイ社製、キャタポジット 4.4)を付与して耐熱性樹脂絶縁層の表面 7 を活性化させた。
- (9) 次いで配線板に感光性ドライフィルム (サンノプコ製、商品名:DFR-40C) をラミネ

実施例10

(1) フェノールノボラック型エボキシ樹脂(油化シェル製、商品名:E-154)60重量部、ピスフェノールA型エボキシ樹脂(油化シェル製:E-1001)40重量部、イミダゾール硬化剤(四国化成製、商品名:2 P 4 M H Z) 4 重量部、粒径の大きいエボキシ樹脂粉末(東レ製、商品名:トレパールEP-B, 平均粒径 0.5 μm)25 重量部からなるものにブチルカルピトールを加え、ホモディスパー分散機で粘度を250 c P に調製して、次いて 3 本ローラーで混練し、接着剤溶液を作成した。

(2) 次いで、ガラスエボキシ両面銅張り積層板の表面銅箔を常法によりフォトエッチングして、 導体パターン1の線幅が 100μmの配線板を得た (第10図a)。ついで、この配線板のバイアホールを形成する部分に液状レジスト (東京応何工業 製、商品名: OP-2-8000)で直径50μmの円 をスクリーン印刷し、乾燥させた後、熱硬化して レジスト3を形成した(第10図b)。

- ートし、導体パターンを露光した後現像し、無電解めっき用レジスト12を形成した。
- (10) 第1 表に示す無電解網めっき液に11時間 设漬して、めっきレジストを除く箇所に、厚さ25 μπの無電解網めっき膜である導体回路 8 を形成 したピルドアップ多層プリント配線板(第10図の (e)に示す)を製造した。

実施例11

- (1) 実施例1の工程(1)、(4)を実施した後、電流密度を変化させながら電解網めっきを行い、選体パターン表面に不均質な網めっきを施して粗化面4を形成した。次いで工程(8)の操作を実施することにより、得られた配線板に、あらかじめバイアホールを形成する部分に直径 150 μ m の開口を形成しておいたポリイミド接着フィルム13とポリイミドフィルム14をそれぞれ配線板に近い方から順に積層し、275 で、45kg/cm²で30分間加熱加圧することによって接着する。
 - (2) 銅の膜8をスパッターで形成した。
 - (3) 前記の工程(1)、(2)をさらに2回繰り返した

後、実施例1の工程(1)を1回行うことにより、4 層のピルドアップ多層配線板を製造した。

前記ピルドアップ多層配線板のバイアホール部の 模式図を第11図に示す。

実施例12

本実施例は、基本的には実施例1と同様であるが、前記実施例1の各工程(4)、の、(8)の操作の代わりに前記実施例1の工程(5)で作成したアルカリ性亜塩素酸ナトリウム溶液を、配線板のバイアホール形成部以外の箇所に塗布して、粗化処理を行い、ついで前記実施例1の工程(6)で作成したアルカリ性還元剤水溶液に、70でで15分間浸漬することによって、4層の多層配線板を製造した。

このようにして製造した多層プリント配線板の 絶縁層とめっき膜との密着強度を JIS-C-6481 の方法で測定し、第2表にその結果を示す。

第 2 表

	ピール強度 (kg/cm²)
実施例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 . 8 6 1 . 9 1 1 . 8 7 1 . 8 8 1 . 9 0 1 . 9 1 1 . 8 8 1 . 9 1 1 . 8 6 1 . 9 2 1 . 0 0 1 . 8 5

(発明の効果)

以上述べたように、本発明の多層プリント配線 板およびその製造方法によれば、導体パターンと 耐熱性樹脂絶縁層との密着性が極めて優れ、かつ パイアホールの接続信頼性に優れたビルドアップ 多層プリント配線板を提供でき、産業上寄与する 効果が極めて大きい。

4. 図面の簡単な説明

第1図の(a)~(f)は、実施例1のピルドアップ多 層配線板の製造工程をそれぞれ示した図、

第2図の回~(1)は、実施例2のピルドアップ多

層配線板の製造工程をそれぞれ示した図、

第3図の(a)~(f)は、実施例3のピルドアップ多 層配線板の製造工程をそれぞれ示した図、

第4~9図は実施例4~9により得られるピル ドアップ多層配線板のパイアホール部の模式図、

第10図の(a)~(e)は、実施例10のピルドアップ多層配線板の製造工程をそれぞれ示した図、

第11図は、実施例11により得られるビルドアップ多層配線板のバイアホール部の模式図、

第12図は、典型的なパイアホールの模式図である。

- 1 … 導体パターン (第1層) 、 2 … 基板、
- 3…粗化に対するマスク、
- 4…導体パターンの粗化面、
- 5…粗化されていない表面、
- 6 …耐熱性樹脂絕緣層、
- 7 … 耐熱性樹脂絶緑層の粗化面、
- 8 … 導体パターン (第2層)、
- 9 … 選体パターン (第 3 層)、
- 10… 基体パターン (第4層)、

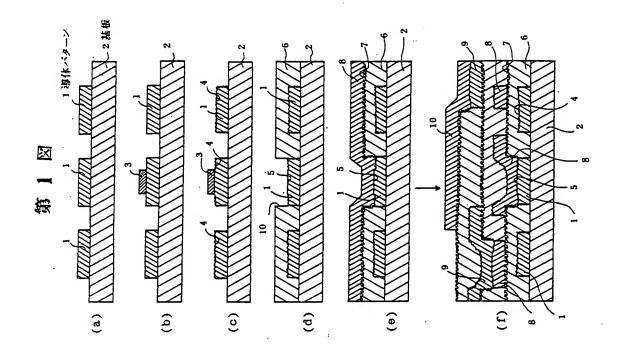
11… 炭酸ガスレーザー、

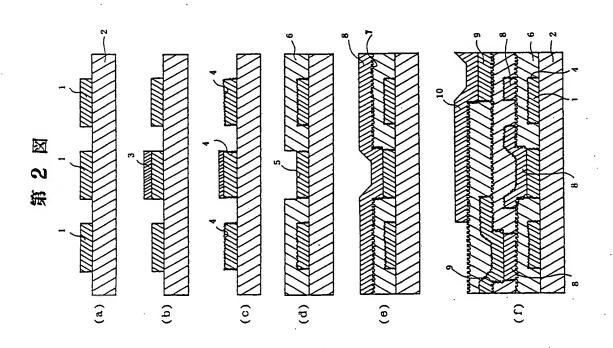
12…無電解めっき用レジスト、

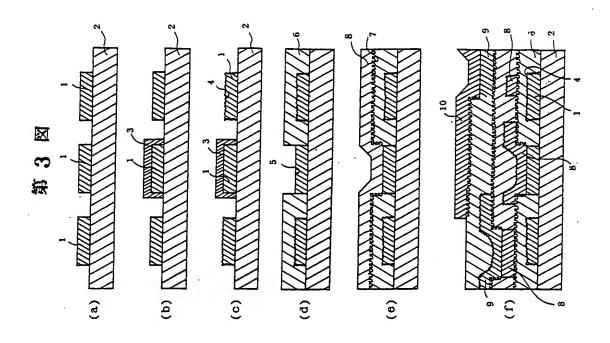
13…ポリイミド接着フィルム、

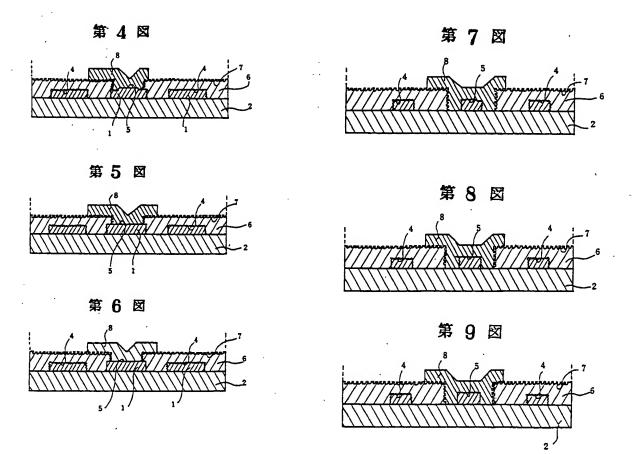
14…ポリイミドフィルム。

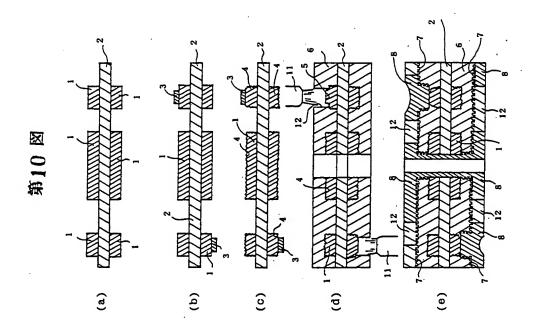
特許出願人 イビデン株式会社 代理人 弁理士 小川順三 同 弁理士 中村盛夫



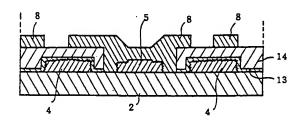








第 11 図



第12 図

